

## 2020年日本真空表面学会学術講演会 表彰式 式次第

### 表彰式会場 1A

日時：2020年11月19日(木) 13:30 より

- ・開式
- ・会長挨拶

#### ・学会賞等授与（長谷川 修司 理事）

学会賞	齋藤 芳男 殿
	藤田 大介 殿
	福井 賢一 殿
功績賞	間瀬 一彦 殿
	玉田 薫 殿
真空の匠	佐藤 弘悦 殿
	大岩 烈 殿

功労会員	平田 正紘 殿
	高橋 主人 殿
	酒井 明 殿
	庭野 道夫 殿
フェロー	平野 愛弓 殿
	松田 巖 殿
	中野 武雄 殿
	青柳 里果 殿

#### ・講演奨励賞授与（佐々木 成朗 理事）

講演奨励賞 若手研究者部門

山本 英明 殿
吉澤 俊介 殿

**Kaur Manpreet 殿**

講演奨励賞 新進研究者部門

茂木 裕幸 殿
一ノ倉 聖 殿

講演奨励賞 スチューデント部門

飯田 茜 殿
平尾佳那絵 殿

金野 莉央 殿  
寺川 成海 殿  
野口 亮 殿  
渡邊 源大 殿  
山下 祐樹 殿  
服部 卓磨 殿  
小澤 孝拓 殿  
馮 凌瑜 殿  
長谷川 瞬 殿

・論文賞等授与（玉田 薫 理事）

熊谷記念真空科学論文賞

清水 元希 殿  
鈴木 菜摘 殿  
坪井 嶺 殿  
倉橋 裕之 殿  
荒川 一郎 殿  
山川紘一郎 殿  
会誌賞 1 高橋 克幸 殿  
高木 浩一 殿  
会誌賞 2 小澤 健一 殿  
山本 達 殿  
間瀬 一彦 殿  
松田 巖 殿  
奨励賞 福田 美実 殿  
技術賞 高橋 善和 殿  
産業賞 1 東京電子株式会社 殿  
産業賞 2 大陽日酸株式会社 殿

・女性研究者賞授与（板倉 明子 理事）

女性研究者賞 南谷 英美 殿  
永村 直佳 殿

・閉会